

# ●FT-IR法の赤外全反射吸収スペクトル法による構造解析

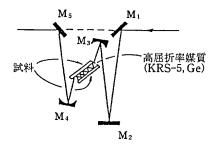
TN022

The Structure Analysis with Attenuated Total Reflection Method (ATR) of Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)

#### [概 要]

FT-IRを用いたATR(Attenuated total reflectance)法は、不溶、不融な試料、粉砕困難な弾性、 粘性物質、薄膜法では測定困難な物質、表面の極く薄い層だけを測定したい場合、水溶液試料、光学定数の 決定などに適用できます。

赤外領域において、透明でしかも屈折率の高い媒質と試料の境界面で、全反射が起こる様な条件の下に反射スペクトルを測定すると、一般の透過スペクトルと同様のスペクトルを得ることができます。Fig. 1 に装置原理を示します。



| 試料層への浸透深さ  $dp = \frac{\lambda_1}{2\pi \left(\sin^2\theta - \eta^2_{21}\right)^{\frac{1}{2}}}$  | N回反射における反射率  $R^N = (1-\alpha \ de)^N \simeq 1 - N\alpha de$  |  $\alpha$ : 吸収係数,de: 有効フィルム厚み

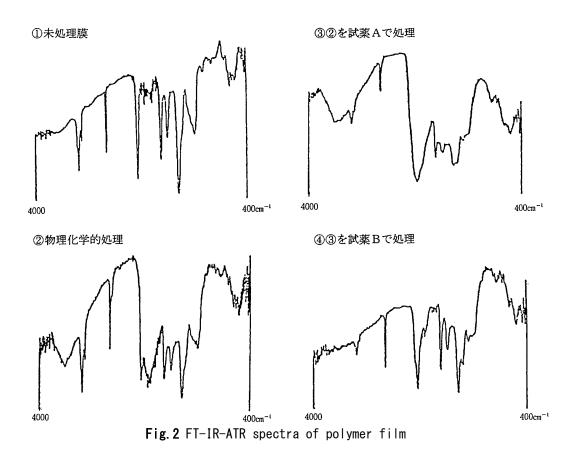
Fig. 1 The principle of ATR

#### [特 徴] 他の分光法と比較して次の特徴を有しています。

- 1. 比較的非破壊的分析法である。
- 2. 試料層への浸透深さを変えられる。
- 3. 得られる情報の分解能が高い。
- 4. 有機、無機化合物の構造決定、同定、相互作用などのより詳細な知見が得られる。

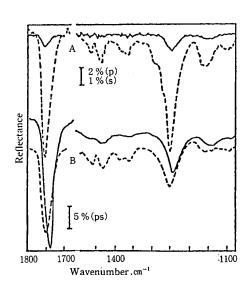
### [事例(1)] ポリマーフィルムのATRスペクトル

種々の物理化学的、あるいは、化学的処理により、ポリマーフィルムの表面分子構造が変化していく過程 ATRスペクトルにより確認できた。Fig. 2 にそのATRスペクトルを示した。



## [事例(2)] AI上シアノボンドRP薄膜のIRスペクトルの金属表面処理による変化

AI表面で重合したシアノアクリレート薄膜が、AIの表面処理によって変化している様子を示すATRス ペクトルを Fig. 3 に示す。分子配向と表面処理との関連が現れている。



(A:電解研摩, B:5%硫酸中アノード酸化)

-, (s):垂直偏光 ······, (P):並行偏光

Al 表面で重合したシアノアクリレート薄膜のスペクトルは, All の表面処理によって変化し分子配向と表面処理との関連を 示しています。

Fig. 3 The variation of FT-IR spectrum of lamina on aluminum



: https://www.scas.co.jp/

技術事例 : https://www.scas.co.jp/technical-informations/technical-news/